# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

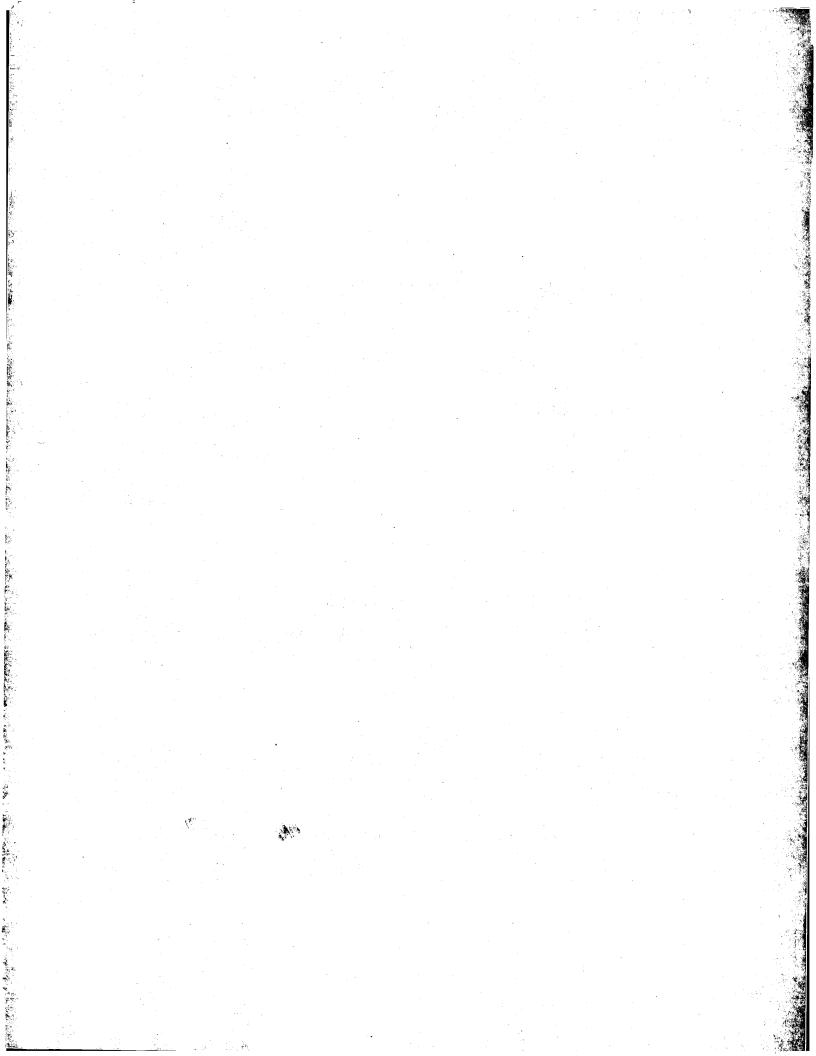
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.





### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60010968 A

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

(43) Date of publication of application: 21.01.85

(51) Int. CI

H04N 1/08

(21) Application number: 58120093

(22) Date of filing: 30.06.83

(71) Applicant:

MATSUSHITA GRAPHIC COMMUN

SYST INC

(72) Inventor:

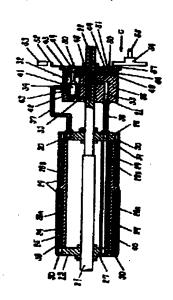
**KODA TADAHIKO FUKAZAWA HIDEJI** 

### (54) VACCUM SUCTION DRUM DEVICE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a vacuum suction drum possible for sucking an original having two kinds of size or a sensing member by dividing the outer circumference of a drum to two or more regions and providing an independent air chamber to the inside of the drum corresponding to each region.

CONSTITUTION: In sucking a small sized original or sensing member, a valve rod 41 is pushed by a plate spring 50 via a ball 49 and forwarded by controlling the position of the ball 49 at first and the tip part is inserted to a valve seat 42 so as to close the valve. Thus, the air path of an air chamber 28B is closed on its half way. Since the air path of other air chamber 28A is opened normally, only the air chamber 28A is evacuated when a vacuum pump is operated so as to allow the air chamber 28A to suck the original or sensing member 58 to a opened region. In sucking a large sized original or sensing member, a cam 44 is rotated by 90° so as to open the air path connected to the air chamber 28B and both air chambers 28A, 28B are evacuated by the operation of the vacuum pump.



## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

# <sup>®</sup>公開特許公報 (A)

⑩特許出願公開

昭60-10968

DInt. Cl.4 H 04 N 1/08

識別記号

厅内整理番号 8020-5C

❸公開 昭和60年(1985)1月21日

発明の数 審査請求 未請求

(全 5 頁)

❷真空吸着ドラム装置

②特

昭58-120093

砂出

願 昭58(1983) 6 月30日

⑫発 明

国府田忠彦

東京都目黒区下目黒2丁目3番 8号松下電送株式会社内

明 者

⑫発

東京都目黒区下目黒2丁目3番

8号松下電送株式会社内

他出 願 人 松下電送株式会社

深沢秀治

東京都目黒区下目黒2丁目3番

8号

個代 理 弁理士 中尾敏男

外1名

1、発明の名称

真空吸着ドラム装置

### 2、特許請求の範囲

真空ポンプと接続される穴を内部に有する回転 シャフトと、上記回転シャフトに固定され、外周 面の対応付けられた特定の領域にそれぞれ開口さ れた複数の独立 したエアー室を内部に有するドラ ムと、上記回転 シャフトに固定された弁装置と、 上記孔と上記各エアー室とを上記弁契置を介し、 それぞれ接続するエナー通路とを備え、上記弁装 置は少なくとも 1 つの上記エアー通路の途中を開 閉するための弁を有する真空吸훤ドラム装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ファクシミリにおいて送信用原稿を たは記録用感材を吸着し回転主走査するために用 いるのに好適な真空吸着トラム装置に関する。

従来例の構成とその問題点

第1図は従来の真空吸着ドラム装置の断面図で

ある。との図において、1は回転シャフトであり この回転シャフトには内筒2、外筒3、右サイド メタル4および左サイドメタル5から成るドラム 6が固定されている。内筒2と外筒3の間にエア - 室 7 が形成され、とのエア - 室 7 は穴 8 により ドラム 6 の外周面に開口されている。右サイドメ タル4の内部には、エア-室でと回転シャフト1 の内部の穴9とを接続するための穴10が形成さ れている。

動作は、原稿または感材11をドラム6の外周 面に巻き付け、穴りと接続した真空ポンプ(図示 されていない)を作動させると、原稿または心材 11とドラム6の外周面との間のエアーが穴11、 エアー室で、穴10、穴9の経路で吸引され、原 稿または応材11はドラム6に真空吸着される。 なお、吸着作用を確実にするため、ドラム6の外 周面に穴Bと連続した滞が形成されることが多い。 さて、とのような真空吸着ドラム装置は、一定 サイズの原稿または感材11の吸着にしか使用で きないという不便があった。何故なら、少なくと

も一辺のサイズが規定より小さい原稿または感材 1 1を吸着しようとすると、ドラム 6 外周面の原 稿または感材 1 1 から外れた部分からエアーが改 れ、原稿または感材 1 1 とドラム 6 外周面との間 の真空度が十分に上がらないため、吸着不良を起 こすからである。

#### 発明の目的

本発明は上記従来の問題点を解消するもので、 2種類以上のサイズの原稿または感材等を吸着可能な真空吸着ドラム製造を提供することを目的と する。

#### 発明の構成

本発明は、ドラム外周面を2つ以上の領域に概念上分割し、それらの対応する領域にそれぞれ間口させた複数の独立したエアー室をドラムの内部に設け、各エアー室とドラムの回転シャフト内部の穴とをそれぞれ接続するための複数のエアー通路の少なくとも1つの途中を開閉するための弁を持つ弁装置を回転シャフトに固定し、必要なエアー室だけを選択して滅圧できるようにすることに

トラム外周面には、穴29と連続する褥が形成されている。

31は弁装置であり、回転シャフト21に固定 されている。との弁装置31は弁室32、との弁室 32および穴22に開口した穴33、弁室32と、 外部に開口した穴34、穴22と外部に開口した 穴35が形成されたプロック36を有する。穴34 にはチュープ37の一端が接続され、穴35には「 チュープ3Bの一端が接続されている。チューブ 37の他端は右サイドメタル26の穴30を介し てエアー室28Bと接続され、チューブ3Bの他 端は右サイドメタル26の穴39に接続されてい る。との穴39は、内筒24の内方に設けられた チュープ40および左サイドメタル27の穴30 を介し、エアー室28Aと接続されている。即ち 一方のエアー盆2BAは穴30-チューブ40-穴39ーチュープ38一穴35から成るエアー通 路によって、他方のエアー室28Bは穴3〇一チ ュープ37一欠34一弁室32一穴33から成る エアー通路によって、それぞれ回転シャフト21

より、上述の目的を達成せんとするものである。 実施例の説明

以下、図面を参勝し本発明の実施例について説明する。

第2図は本発明の一実施例による真空吸着ドラ ム装置の断面図である。との図において、21は 回転シャフトであり、その内部には真空ポンプ( 図示されていない)と接続される穴22が形成さ れている。23は回転シャフト21に固定された ドラムであり、内筒24、外筒25、右サイトメ クル26および左サイドメタル27から成ってい る。ドラム23の外周而は、第3図の展開図に示 すように、2つの領域A,Bに概念上分割され、 各領域A,Bにそれぞれ対応付けた2つの独立し たエアー室28A,28Bが内筒24と外筒25 の間に形成されている。エア-室28A,28B は、外筒25に穿かれた穴29と左,右サイドメ タル26,27亿形成された穴30を通じ、ドラ ム外周面の対応する領域A,Bにそれぞれ閉口さ せられている。なお、図には示されていないが、

内の穴22と接続される。

上記弁室32には、エアー室28B用のエアー 通路を開閉するための弁を補成する弁枠41、弁 座42、弁棒41を図中右方向に押す圧縮パネ43が設けられている。弁枠41は、プロック36の右側に固着されたサイドカバー44に固着された 軸受45により、軸方向に移動可能に支持されている。46はエアー洩れを防止するためのOリングである。

上記弁を開閉するために、サイドカバー47の右側にカム48が設けられている。このカム48は回転シャフト21に回転自在に支持されており、後述のように外力を作用させない限りサイドカバー36と一体的に回転する。カム48の回転シャフト21に対し対称の位置に遅かれた2個の穴にはボール49が収容され、名ボール49は板バネ50によってサイドカバー44に押し付けられている。サイドカバー44個には、このボール49を受けるための有底の3個の穴51が、回転シャフト21に対し軸受45と対称の位置、それと

特開昭60- 10968 (3)

9 0° ずれた位置に形成されている。カム 4 8 に はまた、2 個のセンサ板 5 2 が取り付けられてい る。

カム48の近傍に、センサ板52を検知するためのセンサ53が設けられ、またカム48のサイドカバー44に対する回転角度を切り替えるための円板54が設けられている。この円板54が固箱されているシャフト55は、プラケット56(第4図)によって回転シャフト21が支持されているペッド(図中示されていない)に回転可能に支持され、モータ(図示されていない)によって必要に応じ回転駆動される。また円板54には、ローラ57が取り付けられている。

第4図は第2図のc矢視図である。この図と第2図ではローラ57とカム48が係合しているが、通常の助作中は円板54はローラ57がカム48より外側に来る角度で静止させられる。

次に動作を説明する。

ます、小版の原稿または感材を吸着する場合に ついて説明する。との場合、第2図に示すように、

上記実施例は独立した2つのエアー室を設け、 その一方または両方を波圧することにより、大版 または小版の原稿または感材を吸着できるように したが、さらに多数の独立したエアー室を設ける こともできる。その例を第5図によって説明する。

大版の原稿または感材を吸着する場合、カム44を第2図の角度から90°回転させる。この操作を第4図を参照して説明する。シャフト55を駆動するモータの制御装置(図示されていない)は、センサ53からの検知信号によってカム48が大

第 5 図は、同サイズの原稿または感材をいわゆる長辺巻きと短辺巻き(実質的にサイズが異なることになる)のいずれにても吸着できるようにした他の実施例におけるドラムの展開図である。ドラム外周面は3つの領域ド,G,Hに概念上分割され、各領域にそれぞれ開口したエアー室28F,28G,28Hがドラム内に形成される。

長辺巻きの場合、エアー室28F,28Gのエアー通路を開き、エアー室28Hのエアー通路を閉じ、エアー室28F,28Gを被圧することにより、原稿または感材を領域F,Gにまたがせて巻き付け吸着させる。短辺巻きの場合は、エアー室28Gのエアー通路を閉じ、残りのエアー室28F,28Gを被圧することにより、原稿または感材を領域F,Gにまたがせて巻き付け吸着させる。

なお、この実施例の場合、3本のエアー通路の うち2本を開閉するための2つの弁を持つ弁装置 が必要となる。

発明の効果

### 特開昭60- 10968 (4)

上述のように本発明による真空吸着ドラム装置は、ドラムの内部にその外周面の対応領域に開口させた独立した複数のエアー室を有し、それらエアー室の少くとも1つのエアー通路を、ドラム回転シャフトに固定した弁装置の弁によって開閉する構成であるため、異サイズの原稿または感材の吸着、あるいは短辺巻きと長辺巻きのいずれの方法による吸着にも使用できるという効果を得られる。

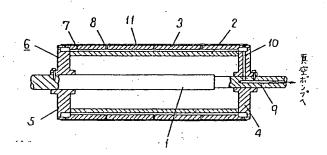
また、エアー通路を開閉するための弁装置をドラムと一体的に回転させない構成の場合、回転ムラ等の原因となりドラムの主走査同期回転を妨げ、記録画像の品質悪化等を招く可能性がある。 しかし本発明による真空吸着ドラム装置は、弁装置がドラムと一体的に回転する構成であるから、 そのような不都合を完全に回避できるという効果も得られる。

#### 4、図面の簡単な説明

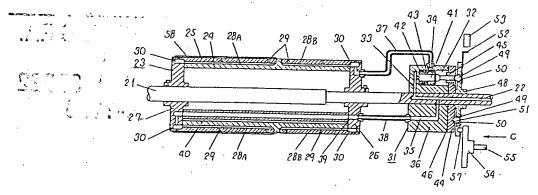
第1図は従来の真空吸着ドラム装置の一例を示 す断面図、第2図は本発明の一実施例による真空 吸着ドラム装置の断面図、第3図はドラムの展開 図、第4図は第2図のC矢視図、第5図は本発明 の他の実施例におけるドラムの展開図である。

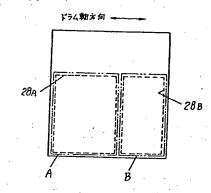
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

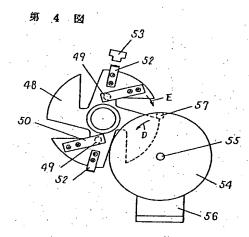
### 第 1 図

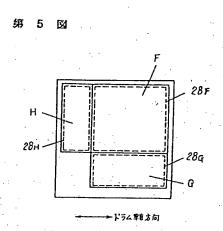


"第"-2- 図









DOCKET NO: HK-615

SERIAL NO: 10/717,415

APPLICANT: Behrens et al.

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100